

# 日本真空学会関西支部 平成27年度支部総会・第1回講演会

主催：日本真空学会関西支部

協賛（依頼中を含む）：日本真空工業会関西支部、大阪府技術協会、応用物理学会関西支部、  
日本表面科学会関西支部

日本真空学会関西支部では下記のように平成27年度支部総会、第1回講演会を開催いたします。多数ご参加くださいますようお願い申し上げます

記

【日時】平成27年1月16日（金）15：30～17：30

【場所】島津製作所 関西支社 マルチホール

〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目1-4 阪急ターミナルビル14階

電話(06)6373-6522

<http://www.shimadzu.co.jp/aboutus/company/access/kansai.html>

【総会】15：30～16：00

議案：平成26年度活動報告・収支報告、平成27年度役員選出・活動計画・収支計画

【講演会】16：00～17：30

① 「窒化物半導体の現状と将来展望」 川上養一教授（京都大学大学院工学研究科）

② 「AlGaIn系半導体を用いた深紫外LEDの開発」 大前邦途氏（日亜化学工業株式会社）

【懇親会】講演会終了後、懇親会を開催します。参加費は日本真空学会会員：3,000円、非会員：5,500円（予定）です。場所は大阪マルビル 大阪第一ホテル レストラン カラットです。

（連絡先 Tel/FAX.06-6341-5123 詳細は <http://www.osakadaichi.co.jp> をご覧ください）

【申込方法】住所、所属、氏名、会員・非会員の別、懇親会への出欠をご記入の上、下記の申込先へ電子メールにてお申し込みください。

【定員】70名

【申込締切】平成27年1月15日（木）

【申込先】〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-1

大阪大学工学研究科 精密科学・応用物理学専攻 笠井研究室内

日本真空学会関西支部 事務局

Tel: 06-6879-7857・7399 / Fax:06-6879-7859

[office-vs-j-kansai@dyn.ap.eng.osaka-u.ac.jp](mailto:office-vs-j-kansai@dyn.ap.eng.osaka-u.ac.jp)

【会場案内】阪急ターミナルビル14階

